48 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1983, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

58076705

May 9, 1983

DISCRIMINATING DEVICE FOR MINUTE IRREGULARITY

INVENTOR: YANAGISAWA GEN

APPL-NO: 56175060

FILED-DATE: October 31, 1981

ASSIGNEE-AT-ISSUE: SONY CORP

PUB-TYPE: May 9, 1983 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 01B011#24

IPC ADDL CL: G 01B007#28, G 01B011#30

CORE TERMS: dielectric, thin film, irregularity, fingerprint, luminous, minute, mirror, glass, layer, flux

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To discriminate the minute irregularity on a body to be checked such as fingerprints clearly, by discriminating the minute irregularity of the body to be checked by the image obtained by the reflected light from the side of a dielectric thin film layer.

CONSTITUTION: The dielectric thin film layer 3 comprising a dielectric material such as magnesium fluoride (MgF (2)) is coated on a glass plate 2 by a vacuum evaporating means or the like. On the surface of said thin film 3, the body to be checked 4, e.g. the fingerprint surface of a finger is closely contacted. A glass plate 2 and the dielectric film 3 form a contact plate 1 for the body to be checked. A half mirror 5 is provided at approximately 45deg so as to face the contact plate 1. Light from a light source 7 is made to be parallel luminous flux by a collimator lens 6. The light which is made to be the parallel luminous flux is irradiated on the body to be checked 4 through the half mirror 5. The image of the body to be checked 4 is received and formed on an image pickup part 9 constituted of e.g., a charge transfer device.

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58—76705

Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和58年(1983)5月9日

G 01 B 11/24 7/28

11/30

7517-2F 7517-2F

7517-2F

発明の数 審查請求 未請求

(全 4 頁)

9分かい の の 強別装置

②特

昭56—175060

砂出

昭56(1981)10月31日

@発 明

者 柳沢弦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

願 人 ソニー株式会社 ⑪出

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

砂代 理 人 弁理士 神原貞昭

埘

1. 発明の名称

微小四凸の識別装置

2. 特許請求の範囲

透明板の一表面に誘電体海膜層を形成して該誘 骶体海順層の表面に微小凹凸を有する被検体を接 触させるようになし、上記透明板の上記―表面に 対向する他の表面側から光を照射して、上記誘電 体薄膜層側からの反射光により得られる像により 被検体の微小凹凸を識別する様にした微小凹凸の 激 別 装 置 ..

3. 発明の詳細な説明

本発明は、畝小な凹凸を有する被検体、例えば、 指枚や掌紋等の採取や照合に用い得る磁小凹凸の 識別装置に関する。

微小凹凸を有する被検体の一例である指紋を採 収、あるいは、

照合する場合には、

手指に

黒色イ ンク等を強布した後、白色紙等の表面に手指を押 圧させて指紋を白色紙等に弦写するようにしてい る。との場合、指紋の採取もしくは照合後に手指

に強布されたインクを除去することが而倒である。 あるいは、指紋提供者に不快感を起させる等の不 都合があつた。また、インク等を使わずに、指紋 を写真撮影等によつて採収もしくは、照合すると とも行われているが、との場合には、指数の谷の 部分と山の部分とは褌めて微小な凹凸であるため 充分な識別ができず、指紋の記録画像がコントラ ストが低い不鮮明なものとなつてしまりという不 都合がある。

本発明は、との様な不都合を除去することを1 的とし、指紋等の酸小凹凸を有する被検体の酸小 凹凸の識別が明瞭にでき、被検体の記録画像を、 インク等を用いた転写によるととなく、良好なコ ントラストで鮮明に得るととができる様にした微 小凹凸の散別装置を提供するものである。

以下本発明の一実施例を図而を参照して詳細に 説明する,

第/図は本発明に係る微小凹凸の識別装置の-例を示す概略構成図である。同図において、/は 被検体対ਲ板で、透明板、例えば、ガラス板1の

科開電58-76705(2)

板/を形成するガラス板2に被消された膨胀体料 膜層3はハーフミラーとして作川するものとなつ ている。そして、斯かる誘電体が脱層3に被検体 ¥ としての手指の指紋面が当接せしめられるとき には、誘軍体溥履層3と指数而との接触状態は、 第2図に詳しく示す如く指紋面の嵌小凹凸の凸形 が誘演体旗膜層3の表面に密接するものとなる。 従つて、指紋面の凸部、即ち、指紋の山の部分と 誘催体海展層3の表面との間には密接状態が保た れ、指紋面の凹部、即ち、指紋の谷の部分と勝電 体海庭暦3の表面との間には微小な窓間部が生じ る。ここで、指紋の山の部分と縁軍体疫膜層3の 表面との密接状態に層目すると、この密接部位に は指の汗、脂等が付着するととになつてこの部位 の透光分が増加し、ハーフミラーとして作用する 勝貫体将順層3の反射率が低下する。また、指紋 の谷の部分と誘電体薄膜層3の表面との接触状態 に着目すると、この後触部位には空気層でなる空 間部が形成されているため誘軍体渉順層3の反射 率の低下が生ぜず、誘催体準膜層3が形成するハ

(4)

明に行なえることになる。

ところで、手指の指紋を採取する場合には、指 紋の採取の能率を向上させる為に、5本の手指の 指紋を同時に採取するととが望まれる場合もある。 この様な場合、親指以外の4本の指の指紋而は略 同一の面内に配列されているのでその指紋面を一 枚の被検体対接板上に同時に密接させることがで きるが、親指の指紋面は他の指と異なる方向に捩 れて配列されているので、親指以外のメ本の指と 同時に一枚の被検体対概板上に密接させることが できない。そとで考えられたのが第3図に示す例 である、先ず術成を説明するに、10,10′は第 1 図において説明したと同様の被検体対接板であ り、ガラス板11,111、上に影電体が膜層12, / 2′ が被滑されて形成されている。との様な2枚 の被検体対接板 10,10′は蝶番 13によつて開 き角度が可変できる様に支持されており、また2 枚の被検体対接板10、10′の誘電体源服桶12、 12′が被着された面と反対側には、夫々、第1図 に示されると同様の光学系が二系統備えられてい

表面に、例えば、ふつ化マグネシウム(MgF1) や 酸化チョン(TiO2)等の勝電体物質でなる誘電体薄 腹層3が真空蒸勞手段等によつて被滑されて形成 されており、との誘電体搏順層3の表面に被検体 4、 例えば、手指の指紋面が密接される様になつ つている。sはハーフミラーで、被検体対接板! を形成するガラス板2の誘電体薄膜層3が被着さ れた面に対向する面側に、被検体対接板/に対し て略ょs°の傾斜をもつて配されている。6はコリ メータレンズであり、1は白熱ランブ等の光源で ある、との光源1から発せられる光はコリメータ レンズ6で平行光束化される。ハーフミラー5は との平行光束化された光を反射して、被検体対接 板1の被検体4が接触される部位をガラス板1を 透して照射する、8は受光レンズで、被検体対接 板/から反射されてくる光、即ち、被検体μの像 光を受け、例えば、電荷転送累子(CCD)を用 いて構成された撮像部9に被検体4の像を結像す る。

この様に構成された装置において、被検体対接

(3)

ーフミラー間有の反射率となる。従つて、光源? からの光がコリメータレンズゟで平行光束化され た後、ハーフミラーなにより、ガラス板2の誘電 体溝順層3が被着された面に対向する面側から入 射されるとき、指紋の谷の部分と山の部分とから 夫々反射される光の光量分布は、第2図に示す様 に、指紋の谷の部分においては大光量となり、指 紋の山の部分に於いては小光量となる。よつて、 ガラス板2のハーフミラー5側の面側に得られる 反射光による像は被検体をの微小凹凸の凹部と凸 部、即ち、指紋の谷の部分と山の部分の明暗差が 顕著に表われたコントラストの良好なものとなる。 即ち、微小凹凸である指紋の谷の部分と山の部分 が明瞭に識別されるのである。この様にして形成 される誘電体海膜層3側からの反射像光は、ハー フミラーsを透過した後受光レンズ8によつて撮 像部9上に導かれ像を結ぶ。この機像部9上に結 ばれた被検体を、即ち、指紋面の像は図示しない 手段により記録され、記録画像が作られる。以上 の様にして、指紋の保収がコントラスト良く、鮮

(5)

特别昭58-76705(3)

S .,

なお、上述の各実施例に於いては、指紋の記録中継続的に手指を誘電体海膜層に密接させているが、人の手指には汗、脂などが微量ではあるが常に付着しているので、これらの付着物を被検体対

(7)

行をうようにしたものであり、被検体の微小凹凸を極めて容易に、かつ、確実に識別することができ、更に、微小凹凸を有する被検体の記録画像をコントラスト良く、鮮明に得ることができる。

なお、本発明に係る装置は指紋、掌紋のみならずくちびるの紋、足紋等についても上述同様に適用できること勿論である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す概略構成図、 第1図は本発明に於ける微小凹凸の識別の説明に 用いられる図、第1図は本発明の他の実施例を示 す斜視図である。

図中、1,10,10'は被検体対接板、2,11,11'はガラス板(透明板)、3,12,12'は誘電体溝膜腐、4は被検体、5はハーフミラー、6はコリメータレンズ、7は光源、8は受光レンズ、9は撮像部である。

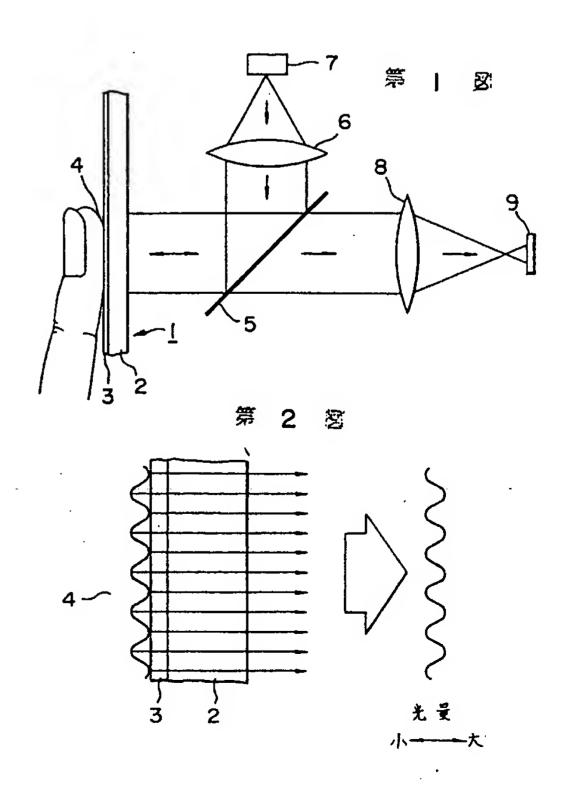
接板に残留させて、との時得られる伴を記録する

ととにより指紋の採取を行なうようにしても良い,,

この場合には、誘催体海膜層上に手指を密接させ

上述の実施例の説明により明らかな様に、本発明に係る装置は、透明板の表面に勝電体で腹層を形成し、この誘電体が腹層の表面に手指の指紋面等の微小凹凸を有する被検体を密接させ、この誘電体が腹層に透明板を介して光を照射したときの反射光による像により被検体の破小凹凸の識別を

(8)



代理人 弁理士 神 原 貞 昭



